Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 04-066283 (43)Date of publication of application: 02.03.1992

(51)Int.Cl. B23K 26/00

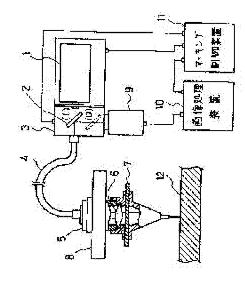
(21)Application number : **02–178601** (71)Applicant : **TOSHIBA CORP** (22)Date of filing : **06.07.1990** (72)Inventor : **INOUE AKIRA**

(54) LASER BEAM MARKING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: Always to perform marking made up of dots stable in quality by deciding whether an image signal is normal or defective in an image processor and restarting a laser beam oscillator with a marking controller until a dot satisfying a quality reference is marked.

CONSTITUTION: The laser beam is projected from the laser beam oscillator 1 and condensed by a lens 6 through an optical fiber 4 to mark dots on a work 12. When the oscillation of the laser beam comes to an end, the marking controller 11 gives a command to a mirror driving device 3 to move a reflecting device 2 to a position (a), a picture of dots marked on the work 12 changes into parallel beams through a lens 6 and is reflected by the reflecting device 2 through an optical fiber 4. This picture of dots is converted by an image pickup device 9 to an electrical signal to decide whether it can be recognized normally in the image processor 10. When it cannot be recognized normally, another marking is indicated to the marking controller 11 and again the laser beam irradiates this dot and whether or



not the dot which was irradiated again can be recognized normally is decided.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

Searching PAJ Page 2 of 2

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-66283

®int. Cl. 5 識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)3月2日

B 23 K 26/00

B 7920-4E P 7920-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

◎発明の名称

レーザマーキング装置

②特 願 平2-17860!

徽出 願 平2(1990)7月6日

@発明者 井上

神奈川県横浜市鶴兜区宋広町2丁目4番地 株式会社東芝

京海事樂所內

切出 願 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市衆区堀川町72番地

爾代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外3名

明 編 書

1. 発射の名称

レーザマーキング装置

2. 特許請求の顧囲

レーザ光を鋼材等の表題に照射することによっ て文字や記号をドットマーキングするシーザマー キング装置において、マーキング用のレーザ光を 発展するレーザ発展器と、このレーザ発振器から 出力されるレーザ光をマーキング対象物に殿射し て文字や記号をドットマーキングすると共にその マーキングされたドット画像光を前記レーザ風張 器のレーザ光路側へ導く光学系と、前記マーキン グされたドット画像光を撮像する現像袋観と、前 記レーザ発振器を光学系との間に設けられドット マーキング時には前記レーザ光路より外れた位置 に存しドット画象議象時には前記レーザ光路位置 に移動させて簡記光学系を通して得られる前記ド ット脳像光を前記操奏装置に反射する反射装置と、 前据操像装置で議像された面像留号が入力され、 その画像信号を処理してその良畓を制定する画像

処理数量と、この画像処理数量の判定信号を受け 画像信号が不良と判定されると前記レーザ発振器 に再級射指令を与えるマーキング制御装置とを婚 えたことを特徴とするレーザマーキング装置。

3. 発明の詳細な範囲

【難明の目的】

(産業上の利用分野)

本 逸明は 側材等の表面に数字、文字、記号等 をドットマーキングするマーキング 装置に関する。

(健衆の技術)

一般に、自動製造ラインにおいて生産された製品を管理するために、製品の設備では後期である。この文字や記号は後期程で 読み取られ、製品の工程間の流れ、積度等について制築用計算機のデータと販合されて管理される。 従来、製品の表面の文字や記号を規即するには 入手によってポンチで打たれていたが、自動跳み 取りの要求から品質が制度され、最近ではレーザマーキング装置やインクジェットマーキング装置

が使用され、中でも特に耐久性に優れているレー

特開平4-66283 (2)

ザマーキング装置が生流になっている。

ところには、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 ないのでは、 ないのでは、 ないののでは、 ないのののでは、 ないのののでは、 ないのののでは、 ないのののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ないでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは

しかし、無皮面は表面状態が一定していないため、文字や記号を構成する金ドットについて均一にマーキングすることが難しく、読み取り不能や誤読が生じる。 第78(a) は本来このように続み取られることが明待されているマーキングの例であるが、陶図(b)では黒丸で示したドットが

たもので、マーキングしたドットの品質を検出してフィードバック制御可能にすることにより、ドットの品質を一定に保つことができるレーザマーキング装置を提供することを目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段)

 正しく就み取られずに欠落したことを示す。このような場合は、データとの照合結果が一致しないので、ラインアウトされてしまう。そこで、製品の材質および表面状態を見視検査することによって、その認度マーキング条件を変更し、マーキングの品質を安定化する努力が払われている。

(発明が解決しようとする課題)

本範明はこのような遊來の問題に鑑みてなきれ

記憶像装置に反射する反射装置と、、関記遺像装置に受射する反射装置と、、関記遺像信号を機理してその良否を判定する面像処理装置と、この画像処理装置の料定信号を受け悪優信号が不良と判定されると前記レーザ発振器に再級射指令を与えるマーキング制御装置とを備えた構成としたものである。

(作用)

(実施例)

以下本発明の実施例について園園を参照して 説明する。第1図は本強明のレーザマーキング装

特關平4~66283 (3)

星の一実結構の構成図である。洞図において、1 はレーザ光を発生させるレーザ発振器、2はドッ ト蒯像光を反射する反射装置であり、ミラー、ハ ーフミラー、プリズム等を運用することができる。 3はミラー駆動装置であり、反射装置2はミラー またはプリズムを使用する場合にレーザ光の光鉛。 から反射装置2を移動させたり、挿入したりする ためのものである。4は光ファイバであり、マー キング時にはレーザ頻振器1からのレーザ光をマ ーキング対象物に伝えるために使用され、ドット 個像光を読み取るときはレーザ光とは災効方向へ ドット画像光を伝える。5はマーキングヘッド、 6はマーキング対象物の表面に無点を結ぶように 取り付けたレンズ、?はマーキング時に発生する ヒュームからレンズを保護するためのシールドガ ラス、8はドット面像光を読み取るためにドット を照明する照明装置、9はドット画像光を入力し て電気信号に変換された画像信号を出力する撮像 製置、10は鏝像装置9の出力選号を入力してド ットの贔屓の良否を判定する画像処理装置、11

は函律処理装置10においてドットの品質が不良。 と判定された場合、レーザ発展器1を超動するマ ーキング制御装置、12はマーキング対象物のウ - クである。

次に、上記契定例の動作について第2図のフロ ーチャートを發照して説明する。マーキングをす るワーク12が断定の位置にあり、マーキングの 準備が発了すると(スチップS1)、図示しない アシストガス供給装置からマーキングを効果的に 行うためのアシストガスが供給される(ステップ S2)。次に、マーキング創題装置11ほミラー 駆動装置3に指令を導え、反射装置2をレーザ光 の光路から(ロ)で示した位置へ移動させ、続い てレーザ発展整1にレーザの発揮条件をセットす ることにより、レーザ発援器1からレーザ光が発 射され、光ファイバ4を通り、レンズ6で集光さ れてワーク12上にドットがマーキングされる (ステップS3)。シーザ光の発媒が終了すると、 マーキング新難装置11はミラー駆動機置3に指 会を出して簡制装置2を第1間の実績の位置(イ)

に移動させることにより、照明装置8によって照 明されたラーク12上にマーキングされたドット の画像がレンズ6を通って平行光線になり、光フ ァイバ4を経由して反射装置2によって反射され る。このドット団拳は議拳装置りによって電気信 号に変換され、個線処理装置10において正しく 認識することができるかを料定する(ステップ S4)。正しく認識できない場合は、マーキング のやり直しをマーキング制御数課11へ指示する ことによってスチャプS3へ戻り、再度このドッ ト上にレーザ光を照射してステップS4において、 蒋煕射された前距ドットが正しく郷職できるかを 特定する。このように、レーザ光の照射とドット の認識性の初端を繰り返し行うことによって、完 全なマーキングを可能にする。所定数のドットが 全てマーキングされたかをマーキング制御装置 1.1において判断し(スチップS5)、所定数の マーキングが終了していなければマーキングヘッ ドラを次のマーキング位置へ移動し(ステップ S 6) 、ステップ3へ戻る。所定数のマーキング

が終了したならばこのワークについてのマーキン グが完了する(スチップ57)。

したがって、以上のような実施例の構成によれ ば、一つのドットをマーキングする度に、正しく 認識できるかを自動的に判定し、正しく認識でき なければ、正しく認識できるようになるまでレー ず光を再風射するので、確実に読み取り可能なマ ーキングをすることができる。

次に、第3國乃至第5國を参照してミラー戦動 装置3の異なる三つの実施制の構成と動作につい て説明する。いずれも、図の(a)は正面図、 (b) は側面図である。第3図において、13は ミラー2を固定するためのミラーホルグ、14は ミラー2を確実に暴格するだめのミラーガイドで、 ミラー2はこのミラーガイド14に沿って上下方 内に得らかに移動することができるようになって いる。15はロータリアクチュエータ、16-1、 16~2はロータリアクチュエータ15の回転運 動をようー2の往復運動に変換するためのリンク で、リンク16-1とミラーホルダ13は自在に

特期平4~66283(4)

回転することができるようにピン17~1によって連結されている。 同様に、リンク16~1とリンク16~2に総持されている。 また、リンク16~2の他第はロークいる。 また、リンク16~2の他第は日本の関連はされてので、ロータリアクチュエータ15の影響を表現したりで、ミラー2はレーザ光の光路から移動したりで、ミラー2はレーザ光の光路から移動したりできるためである。

次に、第4回を参照して他のミラー駆動装置3の実施例について説明する。同様におい称の観の称1/4を2箇所、対称の観の的ないないないがあり、対象を表現したがあり、カータリアクテュエータ15を回転させることによりアクテュエータ15を回転させることにより、当ラー2がレーザ光の光路から移動したり、光路

このように構収されている本実絶病では、レーザ 難 襲 猖 1 から 発 騒 された レーザ 光 は ハーフ ミラー 30を貫通し、光ファイバ4とレンズ6を過って ワーク12上にドットをマーキングすることがで きる。マーチングきれたドットは殷明袋置8によ り照明され、ドット翻像光としてレンズ6と光フ ァイバ4を通ってハーフミラー30において反射 され、提係装置りに入射される。この時、シャッ ター31はマーキング制御装置11の指令によっ て関かれる。一方、レーザ光が発振されている時 は、ワーク12からのレーザ光の反射光が緩像装 置りに入射されるのを脐ぐ目的で、シャッター 3 1 を聞じるようにマーキング制御装置11によ って制御する。本実施例では、ミラーを動かす必 要がなく、シャッターを開発するのみであるから、 構造が簡単になるとともに高速の処理をすること ができるという利点がある。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、マーキングされたドットは確実に読み取ることができる品

に入ったりする。本実施側は回転式であるから、 游らかに、かつ、高速にミラーを移動させるのに 進している。

次に、第5回を夢照して他のミラー駆動装置3の実施例について説明する。 同図において、ミラーボルグ22はソレノイド23の駆動シャフト24に固定され、架台25に固定されているがいるがって、おってとができる構造になっている。 したがったより シャフト24が動くので、ミラー2を平行移動きせることができる。

次に、第6 図を参照してミラーの代わりに、ハーフミラーを削いた実施例を説明する。 同図にに 説明 で、第1 図と胸じ部分には同じ符号を付して説明を省略する。 3 0 はハーフミラーであり、 右方向からの入射光は若干の透過損失をもって改進するが、 左方向からの入射光は皮射させるものである。 3 1 はレーザ光が過像出力装置 9 に入射されないように適るためのシャッターである。 5 で、

質を構えているので、人手によるレーザ総振条件の設定、マーキング状態の確認等の付答的な作業を無くすることができるとともに、後工程における誤読や読み取り不能が発生しないために、ライン稼動率の改善と生産性の向上に大きく専与することができる。

4. 図飾の簡単な説明

第1回は本発明の一実施別におけるプロック図、第2図は動作を説明するフローチャート、第3図 乃至第5図はミラー駆動装置の実施例の構造図、 第6図は本発明の他の実施例におけるプロック図、 第7図はマールングされたドットの状態を示す説 明図である。

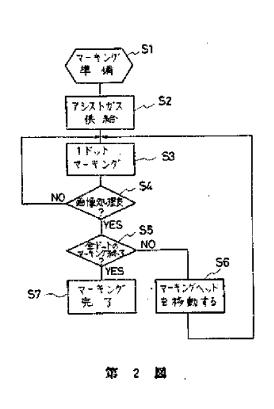
1…レーザ発展器、2…反射装置、3…ミラー 駆動装置、4…光ファイバ、5…マーキングヘッド、6…レンズ、7…シールドガラス、8…服明装置、9…提像装置、10…個条処頭装置、11…マーキング制御装置、12…ワーク、13、20、22…ミラーホルグ、14、26、27…、ミラーガイド、15…ロータリアクチュエータ、

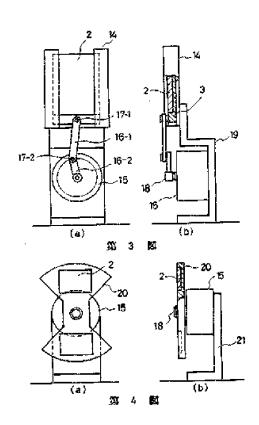
特期平4-66283(5)

16…リング、17…ピン、18…回転輪、19、 21、25…架台、23…ソレノイド、24…シャフト、30…ハーフミラー、31…シャックー。

出願人代理人 奔離士 鈴 江 武 彦

部 1 医





-477 -

特期平4-66283 (6)

